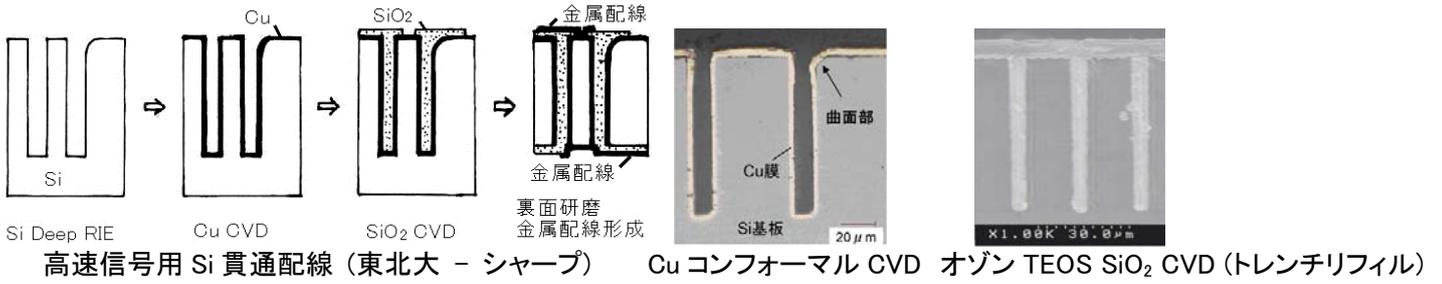
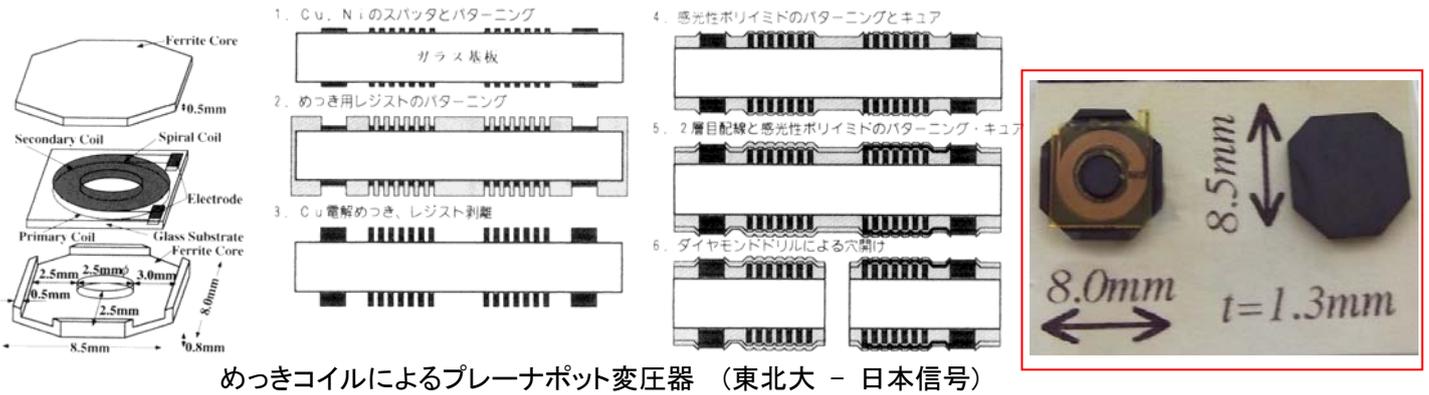


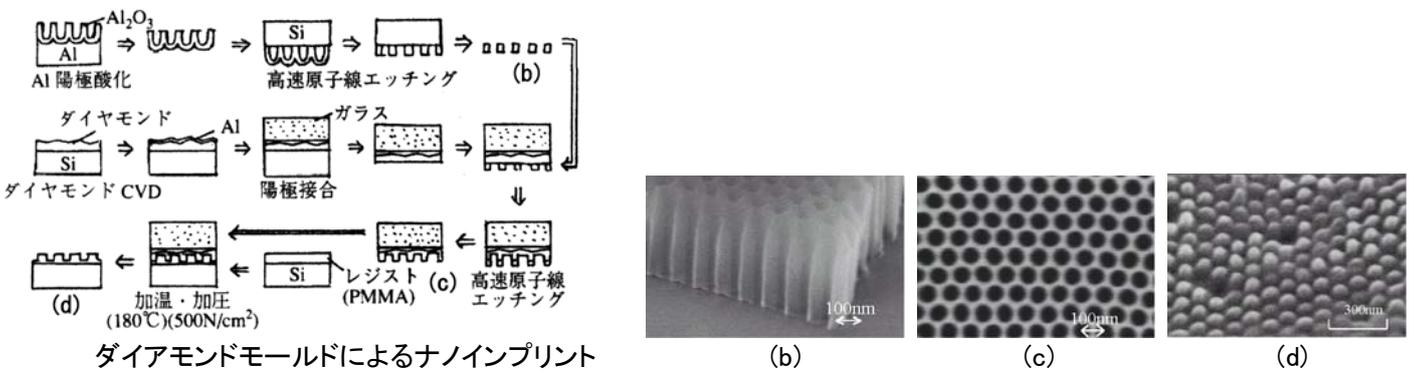
# 堆積



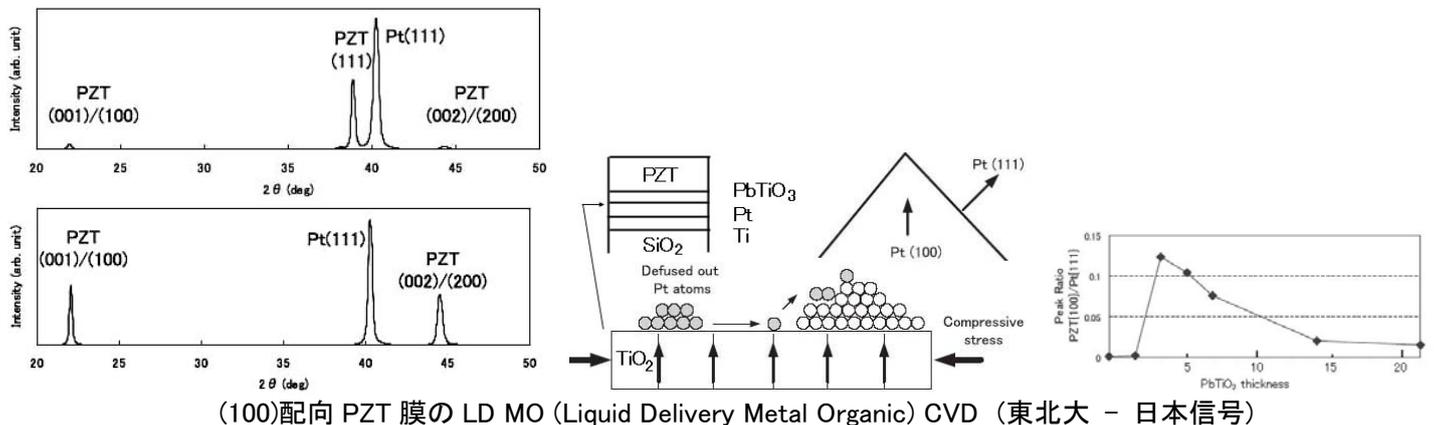
参考文献：住川雅人, 江刺正喜, 高速伝送対応の Si 貫通配線構造, 第 19 回エレクトロニクス実装学会学術講演大会, (2005) pp.117-118



参考文献：浅田則裕, 松木英敏, 江刺正喜, 絶縁型プレーナ変圧器を用いたフェイルセーフ論理演算器, 電気学会論文誌 A, 114 (1994) pp.255-259



参考文献：T.Ono, C.Konoma, H.Miyashita, Y.Kanamori and M.Esashi, Pattern Transfer of Self-Ordered Structure with Diamond Mold, Jpn. J. Appl. Phys., 42, Part 1 (2003) pp.3867-3870



参考文献：H.Matsuo, Y.Kawai, S.Tanaka and M.Esashi, Investigation for (100)-/(001)-Oriented Pb(Zr,Ti)O<sub>3</sub> Films Using Platinum Nanofacets and PbTiO<sub>3</sub> Seeding Layer, Jap. J. Appl. Phys, 49 (2010) 061503